

一般社団法人レーザー学会 東京支部 第17回先進レーザー応用技術セミナー

「産業用先端レーザー光源・加工技術」

開催のご案内

主催：一般社団法人レーザー学会 東京支部 (http://www.riken.jp/laj_tokyo/index.html)

開催日時：2015年11月13日(金) 13:00-17:35 (セミナー終了後、懇親会を開催いたします)

会場：慶應義塾大学矢上キャンパス 14棟 B2F マルチメディアルーム (<http://www.st.keio.ac.jp/access/index.html>)

対象：一般の若手技術者の方。大学、大学院、高専、専門学校などの学生の方。

趣旨：先端レーザー光源開発とプロセス技術をテーマとして、この分野の第一線でご活躍の先生方にご解説いただきます。

プログラム：(講演プログラムは変更の場合があります)

13:00 レーザー学会 東京支部長挨拶

山口 滋 (東海大学)

第1講 産業用先端レーザー光源・加工技術に関する最新動向～LiM2015 国際会議報告

(13:10-13:30)

鷲尾 邦彦 (パラダイムレーザーリサーチ)

第2講 銅など導電性材料のレーザー溶接とその応用(仮題)

(13:30-14:15)

Dr. Andrey Andreev ((株) トルンプ)

第3講 「次世代素材等レーザー加工技術開発プロジェクト」の終了にあたって

(14:15-15:00)

松本 修 (技術研究組合次世代レーザー加工技術研究所)

15:00-15:20

休憩

第4講 高効率・高出力レーザーダイオードの進展(仮題)

(15:20-16:05)

吉田 治正 (浜松ホトニクス 開発本部)

第5講 多ビーム結合を利用した高出力パルスファイバーレーザー

(16:05-16:50)

椿本 孝治 (大阪大学レーザーエネルギー学研究中心)

第5講 kW級ファイバレーザーと加工応用

(16:50-17:35)

柏木 孝介 (古河電気工業)

18:00- 懇親会(日吉キャンパス 来往舎 ファカルティラウンジ)

参加費： 一般会員※ 5000円、一般非会員 9000円
学生会員※ 2000円、学生非会員 4000円
テキスト別売り 2000円 (2冊目から、1冊目は参加費に含む)
懇親会 3000円

※賛助会員の団体に御所属の方および、非会員で当日入会の方も会員扱いです

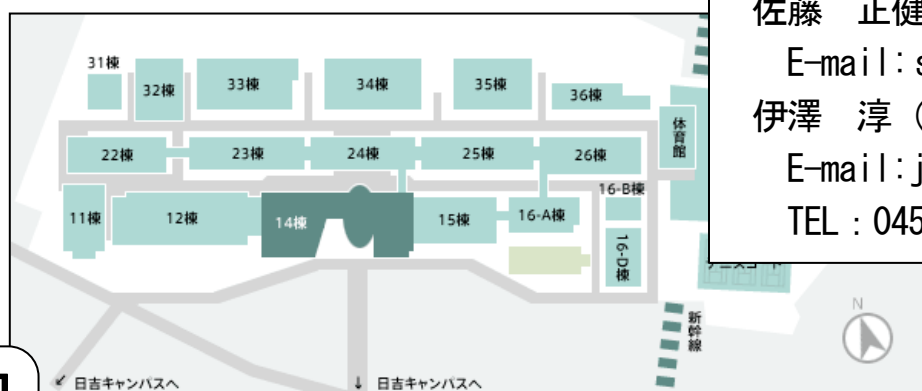
参加申込：当日会場で受付いたします

交通のご案内 東急東横線・東急目黒線・横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉」駅下車(徒歩15分)

JR横須賀線 新川崎駅下車(タクシーで約2km)



周辺案内



お問い合わせ先

佐藤 正健 (産総研)

E-mail: sato-tadatake@aist.go.jp

伊澤 淳 (IHI)

E-mail: jun_izawa@ihi.co.jp

TEL: 045-759-2312

会場での企業・団体の宣伝資料設置を
受け付け致します(事前受付)。
担当(伊澤)までお問い合わせください。